

# 福岡工業大学 研究成果報告会 ご案内

(同時開催：先端計測機器導入キックオフ式)

日時 平成30年11月2日(金) 15:00~18:30  
(受付開始14:30~)

会場 E棟1階リサーチコモンズ

福岡工業大学 総合研究機構は、E棟に移転して2年目を迎え、計測センター並びに各研究所も整備され先端・先進の研究機器も充実して参りました。また、産学連携の場としてのオープンラボ室は5室を配置して現在4室がフル稼動しております。

この度、研究員による研究成果報告会の開催に併せて、今般、新たに導入しました全国大学初のZygo製三次元光学プロファイラーのキックオフ式を同時に開催します。是非ご参加賜りますようご案内申し上げます。

## プログラム

14:30~15:00 受付

### 第1部 先端計測機器導入キックオフ式

15:00~15:10 「三次元光学プロファイラー テープカット」

15:10~15:35 「三次元光学プロファイラー デモンストレーション」

アメックス株式会社 ザイゴ事業部

シニア アプリケーション エンジニア 石井 耕一 氏

全国大学初!!



### 第2部 研究成果報告会

15:45~16:00 「研究力向上を目指した福岡工業大学の取組み」  
学長 下村 輝夫

16:00~16:20 「レオナルド・ダ・ヴィンチが提案した双円錐機構は新幹線の蛇行動  
や波力発電に応用ができるか？」

知能機械工学科 教授 数仲 馬恋典

16:20~16:40 「三次元光学プロファイラーの魅力~研究発展の可能性へ」

知能機械工学科 准教授 天本 祥文

### 第3部 研究員ポスターセッション

16:40~17:15 研究成果発表会

17:15~18:30 情報交換会

